PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

03-254857

(43) Date of publication of application: 13.11.1991

(51)Int.CI.

B050 1/28

(21)Application number: 02-051138

(71)Applicant : DAINIPPON PRINTING CO LTD

(22) Date of filing:

02.03.1990

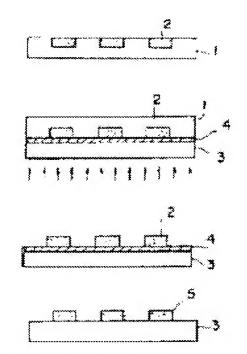
(72)Inventor: MATSUMOTO TAKESHI

(54) FORMATION OF THICK FILM PATTERN

(57)Abstract:

PURPOSE: To form a thick film pattern and improve productivity by a method wherein an intaglio is separated from a substrate in such a manner as to leave hardened pattern forming material on the surface of the substrate, after which the substrate having the pattern forming material transferred thereon is baked.

CONSTITUTION: The recess parts of an intaglio 1, the female type of an intended pattern, are filled with ultraviolet curable glass paste 2 and a glass substrate 3 having an ultraviolet curable primer 4 provided on the surface thereof is joined closely with the intaglio in such a manner as to enclose the paste 2 between the paste side and the primer side. After the glass paste 2 and the primer 4 have been hardened by irradiating ultraviolet



rays from the side of the substrate 3, the intaglio 1 is separated from the substrate to form the pattern on the substrate 3 with the glass paste 2 via the primer 4. Moreover, the resulting pattern is baked at a temp. of about 600°C to form a thick film pattern 5 having a linear width of about 100μm, a height of about 150μm and a pitch of about 300μm.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of

rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

⑩日本園特許庁(JP)

⑩特許出顧公開

◎ 公開特許公報(A) 平3-254857

@Int. Cl. *

論別記号

庁内整理番号

❸公開 平成3年(1991)11月13日

B 05 D 1/28

8720-4D

審査請求 未請求 請求項の数 5 (全 5 頁)

9発明の名称 厚膜パターン形成方法

郊特 脚 平2-51138

7

❷出 顧 平2(1990)3月2日

@発明者 松本 武

東京都新宿区市谷加賀町1丁目1番1号 大日本印刷株式

会社内

⑩出 顋 人 大日本印刷株式会社

東京都新宿区市谷加賀町1丁目1番1号

倒代 理 人 弁理士 土井 育郎

1. 発頭の名称

準膜パターン形成方法

2、特許請求の範囲

(3)目的パターンの難様である領板の限部にパターン形成材料を充填し、次いで、様パターン形成材料を接し、次いで、様パターン形成材料を接近基板を密着させて 前記パターン形成材料を硬化させた後、硬化した 前記パターン形成材料を前記基板の表面に独すようにして前記期率を前記基板より制難し、緩いて、 表面に前記パターン形成材料が転写された前記基 板に対し機成を行うことを特徴とする厚膜パターン形成方法。

図的起バターン形成材料として業外類硬化性ガラスペーストを用い、的記基板を前配回版に需要させる的に業外基硬化性プライマーにより的記基板の表面を処理したことを特徴とする第事項1記載の原数パターン形成方法。

公納記パターン形成材料としてセラミッタ材料粉を分散させた軽減液を用い、約配差板を約配回板

に覆着させる窓に刺記回版の表面に業外範囲化性 機器を無布したことを特徴とする廃水項 ! 記載の 厚膜パターン影線方法。

(後前紀四版の材料として無可塑性樹脂を用いたことを特徴とする請求項1、 2 又は3 記載の厚膜パターン影成影成方法。

(的)前記問報の材料として変面協力の小さい物質を 用いたことを物類とする請求項1.2又は3記載 の厚膜パターン形成形成方法。

3、路路の幹難な投票

[産業上の利用分野]

本発明は、複量素示数器、蛍光表示ディスプレ イパネル、プラズマディスプレイパネル、混成集 種図鏡等の製造工程における雰繋パターン発成方 核に関するものである。

「従来の技術」

提来、この機の単微パターン形成方法としては、 ガラスやセラミック基板上に導体表がは絶縁体用 のペーストをスクリーン団鋼によりパターン技に 印刷を行った後にこのペーストを乾燥、機成する 工程を振り基して準要パターンを形成する方法が 知られている。また、他の方法として、基板上の *パターン部にフォトレジストからなる機能論法 最を形成しておき、さらに基板上の全面にパター ン形成層を無してから基板全体を熱成することに より準要パターンを得ることも行われている(物 解昭63~116846号公報事報)。

[発明が解放しようとする機器]

前記様来のスクリーン印刷による方法においては、上述のように複数回のスクリーン印刷により 重ね刷りをして所定の厚さにする方法が採られているが、この方法では例えば50~108μ の 厚膜を得るために5~10回の重ね網りを必要と し、その変ごとに乾燥工程が入ることとなり、そ の結果として極めて生変性が悪く、また、参照り そ低下させるという問題ながあった。さらに、ペーストの動度、チタソトロピー等によりパターン の業情報度が提なわれるという問題なもあった。

また、基板上にフォトレジストからなる鉄卸輸 金属を数けておき、パターン発送層を換した後に

そして、上記の方法では、知識の回路に充填されたパターン形成材料の凝集力及びパターン形成材料の凝集力及びパターン形成材料と基板との整着力が強いことが必要である。このため、阻凝の回器に充填する前記パターン形成材料として素外機硬化性ガラスペーストを用い、前起基板を前配回版に密着させる前に素外機硬化性プライマーにより前記基板の表面を処理するようにした。或いは、前記パターン形成材料としてセラミック材料粉を分散させた緊急液を用い、前記基板を輸起回版に密着させる前に前配回版の表面を表現するようにした。

また、四級の材料としては、熱可能性樹脂束い は表面張力の小さい物質を使用することが好まし い。

[新雅]

上記書或の事業パターン形成方法によれば、要 化したパターン形成材料が基板の表面に残るよう にして関版が制度されることにより、目的パター ンのパターン形成材料が基板の上に転写される。 全面接収を行う方性では、現象にウェットプロセスが入ることから操作が損難になると共に、高値なフォトレジストを機即するためにコスト高になるという問題点を有していた。

本発明は、このような従来技術の問題点を解析 するために創業されたものであり、生産性を改善 しが難りを向上させる摩擦パターン形成方法を優 低することを目的としている。

[課題を解決するための手段]

上記目的を譲減するために、本発明の厚膜バターン形成方法は、回版転写法を利用している。すなわち、目的バターンの離型である四級の回郷にバターン形成材料を完積し、次いで、鎮バターン形成材料を接むようにして前記回版に基板を密着させて前記バターン形成材料を観化させた後、避化した前記バターン形成材料を創記基板の表面に幾すようにして前記回版を前記基板より制度し、続いて、製面に前記バターン形成材料が転写された前記基板に対し構成を行うようにしたものである。

そして、このパターン形成材料が転写された基板 を構成することにより所張の厚膜パターンが形成 される。

そして、前配パターン形成材料として素外線硬 化性ガラスペーストを用い、前記基板を前配回版 に密導させる前に素外線硬化性プライマーにより 前記基板の表面を処理するようにした場合にあっ ては、業外線を照射することによりパターン形成 材料が固まると共に、プライマーの作用によりパ ターン形成材料と基板との密着力が材与される。

また、朝記パターン形成材料としてもラミッタ 材料物を分散させた難離放を用い、前記基級を前 配回版に表著させる初に朝記函数の表面に業外線 硬化性樹脂を独布するようにした場合にあっては、 塗布した業外離硬化性樹脂がパターン形成材料に 提送する結果、業外線を開射することによりパターン形成材料が図まると共に、業外線硬化性樹脂 の作用によりパターン形成材料と基板との物準力 が付与される。

そして、四級の材料として熱可燃性衝離を使用

した場合には、四級を基級から制能する前に無拠 悪を施すことにより四級が数化して容器に制能さ れる。また、回版の材料として表面强力の小さい 物質を使用した場合には、硬化したバターン形成 材料との接着力が減少されて制能が容易となる。 (実施例)

上記の本発明について、以下に実施例を挙げて さらに具体的に説明する。

(実務得1)

第1数例へ何に示す工程器により機関する。

まず、第1四回に示すように、目的パターンの 整型である問題:を作成する。本実施例では、包 形加工を施した翻版を元型として用い、熱可塑性 樹脂であるダウコーニング検製シリコン含有ポリ エチレン (マスターベレット SP-300) を問題材 料として用いて、150℃/3~10~10~12~1 5~10~10の条件でコンプレッション成型し、 数個100m。 表さ150m。 ビッチ308 ル* のラインパターンを有する問題:を終た。

続いて、第1回のに示すように、得られた回旋

ルフェニルケトン(日本チバガイギー雑製イルガ キュアー184) を用いた。そして、前紀カレタン アクリレートに動配光糖始期を3×t%溶解させた 難避分をメテルエチルケトンに 5 G*tが容解させ た格徴をプライマー撤去し、これをアプリケーを 一にてガラス基版 3 上に約 5 xx の厚みで塗むし エブライマー処理を行った。ここで、前記の業外 整羅化性樹脂或いは光解給剤の選択は本契明を限 定するものではないが、回版1との密葉時に回版 1内のガラスペースト2中に樹脂の鉱靴を助止す るため室盤における粘度が約100mgcps 以上 の高粘度の樹脂が野ましい。また、ブライマー拠 選の薄みは濃度決定されるが、10μm以上の準 さでは続く第1数例に示す機成工程で舞響となり、 5 μ* 以下の弊さでは十分な密書効果が得られな かった。なお、硬化条件は49×/caの高圧水線 灯を光瀬とし、葉外線を1888※3/ ※2 照動し Ž. .

次に、第1類似に示すように、四数1を軽離し、 ガラス基板3上にブライマー4を介してガラスペ 1 に繋外継続化性ガラスペースト2を充填した。 具体的には、平板ゴムを開版1 に押し当てなから パターンを斟めに機切るように事動させ、繋外線 硬化性ガラスペースト2 を回版1 の回路に押し込 むと共に余分なペーストを描き取るようにした。 また、紫外線硬化性ガラスペースト2 には市販の 歌客利型業外線硬化性樹踏をパインダーとして結 着料、支援料、着色額料を輸肉しペースト化した ものを用いた。

次いで、ガラスペーストとが充準された巡販1 に対し、第1個的に示すように、業外線硬化性ブライマー4で処理したガラス基板3を対向、密着させ、3~5㎏・02~0加圧下でガラス基板3側から業外線を照射し、ガラスペーストを及びブライマー4を硬化させた。使用するブライマー4としては市販の業外線硬化性樹脂の範囲で広く考えられるが、本実権例では東張合成化学工業機製かレタンアクリレート 第-1100 を用いた。また、光精助剤としては市販の試養の範囲で広く考えられるが、本実施機では1…セドロキシクロペキシ

ースト 3 でラインパターンを形成した。なお、網 動前に 3 目 セ/ 5 *is 程度の熱低度を施すと回版 1 が軟化するため制度が容易になる。

最終に、第1期的に示すように、約606℃で 鉄成を行い、輸輸100μ×、高き150μ×、 ビッチ300μα の準膜バターン5を特た。

(実施報2)

まず、第1数例に示すように、目的パターンの 難型である例数1を作成する。本実施例では、数 制加工を施した解板を元型として用い、表面暴力 の小さい物質である価値化学工業機製工被型具T Vゴム 88-112 を回版材料として用いて、元型上 でBTVゴムを優化させ、機幅1 8 6 μ*、置さ 1 5 8 μ*、ビッチ3 8 8 μ* のラインパターン を有する回版1を存た。

21下、実施例1と同様にして要幅180μま。 基さ150μま、ビッチ300μまの厚膜パター ン5を提た。

(実施例3)

第7数回一的に来す工程器により数例する。

まず、第2数似に示すように、目的バターンの 種型である回版 6 そ作成する。本実施料では、切 形加工を施した網板を元型として用い、ダウコー ニング機製シリコン会有ポリエチレン(マスター ベレット SP-300)を函数材料として用いて、1 5 8 七/8~1 0 短・ロー*/5~1 0 **in の条件 でコンプレッション放型し、機構1 0 0 μ*。 業 さ1 5 0 μ*、ビッチ3 8 8 μ* のラインバター ンを有する函数 8 を帯た。

次いで、第2個的に示すように、等された四級 6をセラミック材料物、即ち結業剤、光濃剤、着 無額料を分散した額拠差?で種類し、緊筋無限? 中で的配各粉体が批響することを利用して、回版 6の回根に的配セラミック材料能を光填した。本 実施機では、整備施?として、日本電気椅子機整 64-8(結業剤) 50g、昭和電工機額 CBA-055 (光濃剤) 10g、大明化学工業機能 TB-88(光 濃剤) 10g、大明化学工業機能プラック \$ 9589 (着色類料) 10gに対し、異面括性剤として策 思シリコーン機能 TSL8802を 8.4g、分散能とし でイソプロビルアルコールを40gを加え、直径 約1mのガラスビーズ80gの存在下で1200 rps/2hrsの条件でサンドミルを擁したものを用い た。

しかる後、前記載機能?の妻を窒息にて乾燥させ、第2数何に示すように、平板ゴム8を巡板8に押し当てながらバターンを終めに機切るように 移動させ、乾燥した前記器機械?の余分な部分を 振き取るようにした。

設上で得られた回板をに対し、第2回のに示す ように、紫外羅縦化性樹脂9をパー18によりパー コートし、前記セラミック材料充填器11に凝集力 を付すると共に、続く第2回向に示したガラス 蒸板12との影響時の密着力を付与した。紫外羅便 化性樹脂9は紫外羅硬化性モノマー、オリゴマー 及び光開始剤から構成され、それぞれ市服試薬の 中から幅広く満世可能であるが、本実施例では、 2ーセドロキシエテルメタタリレート(日本種類 化学工業醗製 288種)に1 ーセドロキシシンクロ ヘキシルフェニルケトン(日本チバガイギー種類

イルガキュアー184)を5×198本解させて業体験 硬化性機能 9 とした。ここで、前距素外継線化性 機能 9 の選択は本発明を限定するものではなく、 以下の条件が満たされるものであればどのような ものでもよい。

- ①前記セラミック材料充填部目に浸透し続いこ と。
- 愛観化後の凝集力が高いこと。
- 急ガラスとの数差性が良いこと。
- 金銭は一種において完全にガス化すること。

なお、バーコート時のバー10としては書面3番 のミヤバーを振いた。

線いて、第3回向に示すように、四級8をガラス基板と対向、影響させ、3~5㎏、cm、2の加圧下でガラス基板12億から業外線を照射し、結配をラミック材料充填肥11に浸透した業外線硬化性樹脂9を硬化させた。なお、硬化条件は40w/cm の高圧水機灯を光準とし、集外線を1880m2/cm 2 照射した。

数様に、第2数的に示すように、函数8を刺離

し、約800℃で機成を行って、機械100μm。 為さ150μm、ビッチ300μmの焊膜パター ン13を移た。

《実施例4》

まず、第2額例に示すように、包的パターンの 経型である的版 6 を作成する。本実施例では、切 制加工を施した解版を光型として用い、信頼化学 工業経験工施型品TVゴム 88-112 を知識材料と して抱いて、光型上でRTVゴムを硬化させ、輸 第1882年、変さ150年ま、ビッテ300年 のラインパターンを有する問版 6 を得た。

日下、実施例3と同様にして職権100μ率、高さ150μル。ビッチ300μαの原機パターン13を存た。

(発明の効果)

以上試明したように、本発明の際膜パターン形 成方法は、一回の機作で高さ198点。以上のパ ターンが得られることから、これまでのスタリー ン印刷による機器等に比べ、処理時間が経緯され るとともに位置合わせ等の操作も一個でよいため、

特爾平3-254857(5)

第 1 図

工程の機略化を図ることができるという効果を実 する。

4、数面の簡単な説明

第1個例~例は本発明に係る単康パターン形成 方法の一実施例を示す工程型、単2関例~例は本 発明に係る単康パターン形成方法の他の実験例を 示す工程器である。

1…閲覧、2…業外職硬化性ガラスペースト、 3…ガラス無板。4…業外職硬化性ブライマー、 5…厚膜パターン、6…因版、7…難脂核、8… 平板ゴム、9…業外鞭硬化性樹脂。10…パー。11 …セラミッタ材料充業器。12…ガラス基板、13… 厚濃パターン

代理人 弁理士 土 井 黄 郑

